任意時系列制御高平均出力フェムト秒パルスレーザー

High-average-power femtosecond fiber laser system by arbitrary pulse train control 阪大レーザー研, O(M1) 勝瀬 橘, 吉田 英次, 椿本 孝治, 中田 芳樹, 白神 宏之

ILE Osaka Univ., °Tachibana Katsuse, Hidetsugu Yoshida, Koji Tsubakimoto,

Yoshiki Nakata, Hiroyuki Shiraga

E-mail: katsuse-t@ile.osaka-u.ac.jp

1. はじめに

フェムト秒パルスレーザーによるレーザー加工は熱の発生が少ないため微細加工が可能であり、加工分野への利用が高まっている。加工効率向上の手段として 2016 年に Ilday らが、GHz 繰り返しパルス列によるアブレーション冷却法を提案[1]した。しかしながら、他グループによる追実験では、加工効率等の大幅な向上は観られず、加工特性と詳細なレーザー条件等の関係がわかっていない。我々は鍵となるレーザーパラメーター解明のため、任意時系列制御可能なファイバーレーザーシステムを開発した。

2. レーザーシステム

Fig1 に本研究で開発したレーザーシステム 全体の構成を示す。本システムのシード光源に は、モードロックファイバー発振器(中心波長 1030 nm、パルス幅 10 ps、繰り返し周波数 100 MHz)を用いた。ファイバー発振器出力光は、 透過型回折格子対(溝間隔 600 本/mm)による パルス圧縮後、CFBG(-20 ps/nm)により約 300 ps まで伸長した。その後、 2 台の SMF 増幅 器(コア径 6μm)を用いて出力を数 10 mW ま で増幅した後、AOM を用いてバーストパルス 列の生成を行った。繰り返し数は、多段ファイ バーカプラによる周波数逓倍器により、100 MHz から最大 3200 MHz まで増加した。その 後、LMA-DCF 増幅器(コア径 25 μ m)及び 2 台 の Rod-PCF 増幅器(コア径 55 µ m,80 µ m)を用 いて、平均出力 54W まで増幅した。増幅後パ ルス光は、透過型回折格子対(溝間隔 1250 本 /mm)によりパルス圧縮することにより、最短 パルス幅 610 fs を得た。

3. 出力特性

Fig2 に本システムの出力特性の一部を示す。 (a)は圧縮後の SHG 自己相関波形であり、(b)は Rod-PCF 増幅器直後の近視野像である。

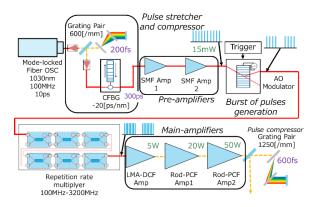


Fig 1.Laser system

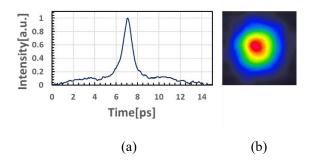


Fig 2.Output of the system
(a)Compressed pulse shape, (b) Beam profile(NFP)

4. 結論

短パルスファイバーレーザーシステムの構築を行い、繰り返し数 $100\,\mathrm{MHz}$ から $3200\,\mathrm{MHz}$ 、パルス幅約 $600\,\mathrm{fs}$ から $300\,\mathrm{ps}$ 、出力 $54\mathrm{W}$ が得られた。また、AOM により任意時間幅と繰り返し数可変のバーストパルスの発生が可能である。

今後、本装置を用いた加工実験により、新たなキーパラメーターの特定を目指したい。

参考文献

[1] Fatih Ömer Ilday, et al, Nature537(2016)18619